Date d'édition : 11.11.2026

Ref : 47348

Mécanisme de réglage précision pour un déplacement précis du miroir plan 473 461



Avec vis micrométrique pour un déplacement précis du miroir plan (473 461).
Pour la détermination en interférométrie de la longueur d'onde du faisceau laser.
Sur tige.

Caractéristiques techniques :
Déplacement utile : 25 mm Avance/Rotation : sans réducteur 0,5 mm avec réducteur 5 µm Diamètre de la tige : 12 mm

Matériel livré :
1 dispositif de déplacement avec logement pour miroir plan et vis micrométrique fixe
1 réducteur (100: 1) avec arbre à cardan et bande magnétique
1 support pour réducteur

Catégories / Arborescence

Sciences > Physique > Produits > Optique > Interférométrie et holographie > sur la plaque de base pour optique laser

Options

Date d'édition : 11.11.2026

Ref : 473461
Miroir plan à réglage précis Inclinaison du miroir réglable verticalement et horizontalement



Inclinaison du miroir réglable verticalement et horizontalement par deux vis moletées.
Sert à rectifier la trajectoire des faisceaux.
Sur tige.

Caractéristiques techniques :
Diamètre du miroir : 40 mm Diamètre de la tige : 12 mm